# 第八章 金属的结构和性质



目录













在一百多种化学元素中,金属元素约占80%。 大致可分为两大类,一类为简单金属,另一类为过 渡金属,稀土和锕系金属。

简单金属主要指碱金属、碱土金属等。在这类 金属中,元素的电负性较小,电离能也较小,最外 层价电子容易脱离原子核的束缚,在金属中运动。 这类金属用近'自由电子'模型,获得了与实验大 致相符的结果。

另一类金属包括d壳层未填满的过渡金属、 4f壳层未填满的稀土金属,5f壳层未填满的锕系 金属,这些未填满的次层电子能级和外层S,P电 子相近,这些d电子或f电子介于公有化与局域化 状态之间,所以要有特殊的理论处理。 贵金属介于两者之间,它们部分性能和简单 金属相似,而另一部分性质与过渡金属相似。 金属键理论主要有两种:

自由电子模型,固体能带理论

## 8.1 金属键和金属的一般性质

一、金属的一般性

光学性能方面:

金属都显现特有的金属光泽,不透明。 传导透明方面:

金属是良导电体和良导热体。

机械加工方面:

金属通过引伸可拉长成丝,这是延性; 在锤击压碾下可制成薄片,这是展性。

#### 二、金属键的'自由电子'模型

 1、自由电子模型:金属中的价电子在各个正离子 形成的势场中比较自由地运动,形成自由电 子(离域电子)。这些电子与正离子互相吸引, 形成金属晶体,金属的这种结合力为金属键。

这些金属中的自由电子可看作彼此间没有相互 作用、各自独立地在势能等于平均值的势场中运 动,相当于在三维势箱中运动的电子。 外层价电子在整个金属中运动,类似于三维势箱 中运动的粒子.其Schrodinger方程为:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + V\right]\psi = E\psi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right)=E\psi$$

$$\psi(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin \frac{n_x \pi x}{a} \cdot \sin \frac{n_y \pi y}{b} \cdot \sin \frac{n_z \pi z}{c}$$

$$\frac{a=b=c=l}{l} \left(\frac{2}{l}\right)^{3/2} \sin \frac{n_x \pi x}{l} \cdot \sin \frac{n_y \pi y}{l} \cdot \sin \frac{n_z \pi z}{l}$$

$$E = \frac{h^2}{8ml^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

电子由局限某个原子周围运动扩展到整个金 属运动,能量降低,这就是金属键的起源。金 属的很多性质可由此得到解释。金属键的强弱, 可从原子化热中得到反映。

金属键的气化热是指1mol的金属变成气态原子所需要吸收的热量。气化热大金属通常熔点较高,较硬。

#### 2 自由电子模型的评价:

自由电子模型完全忽略电子间的相互作用,也 忽略了原子核形成的周期势场对自由电子的作用, 处理结果当然与真实金属有差距,后来发展了"近 自由电子模型"。

自由电子模型不能解释金属的导电性的强弱: 导体、半导体-----自由电子(价电子)看作彼此间没 有相互作用,而又要与正离子吸引胶合在一起,先 后矛盾 三、固体的能带理论 The band theory of solids

固体能带理论是关于晶体的量子理论。 能带理论可以看成是多原子分子轨道理论的极限情况, 由分子轨道的基本原理可以推知,随着参与组合的原子轨 道数目的增多,能级间隔减小, 能级过渡到能带。 将整块金属当作一个巨大的超分子体系,晶体中N个原 子的每一种能量相等的原子轨道, 通过线性组合, 得到N个分子轨道。它是扩展到整块金属的离域轨道。由于N的 数值很大(~10<sup>23</sup>数量级),得到的分子轨道间的能级间 隔极小,形成一个能带。





每个能带在固定的能量范围,内层原子轨道形成的能带 较窄,外层原子轨道形成的能带较宽,各个能带按能级高低 排列起来。

能带有不同的性质和名称:

(1) 充满电子的能带叫满带(filled band),能级最高的满带叫价带(valence band)

(2) 完全没有电子的能带叫空带(empty band), 未被电子完全充满的能带叫导带(conduction band),空带和满带重叠形成导带

(3) 各能带间不能填充电子的区域叫禁带 (forbidden band),其宽度称为禁带宽度 $E_g$ 

导体的能带结构特征是 **3s** 具有导带. **2p** Na的能带结构:1s、2s、 2p能带都是满带,而3s能 2s 带中只填充了其中 N / 2个 轨道,是部分填充电子的 15 能带,即导带.

单价金属Na的能带结构



金属Mg的能带结构

1S <u>//////////</u> Mg

Mg的3s能带虽已填满,但与3p空带重叠,总体看来也是导带.



#### 图8.1 导体、绝缘体和半导体的能带结构特征

## 四、能带结构特征的应用

若在半导体中加入微量杂质,能大大改变 其导电性能,这样的半导体成为杂质半导 体,分两种类型:(目的是使空带不空,



- 电子型半导体(n型半导体,施主半导体):杂原子比 原有电子多一个电子。例如晶体Si中含有As,由于As 比Si多一个电子。这个电子容易受激发而进入空带,这 样是空带变为导带而导电。
- 2. P型半导体,受主半导体:杂质原子比原有原子少一个
  - 电子。例如晶体Si中含有B原子,由于B原子比Si原子少

一个电子。则Si的满带中电子可进入B的受主能级而选

成空穴,是满带变为导带而导电。

## 8.2 等径圆球的密堆积

金属单质由同种原子组成,同种原子的电负 性,半径相同,由于能量最低原理的作用,金属 单质的性质可以归结为等径圆球的密堆积问题。 大多数金属元素按照等径圆球密堆积的几何 方式构成金属单质晶体,主要有立方面心最密堆 积、六方最密堆积和立方体心密堆积三种类型.

- 一、等径圆球的堆积
  - 1、晶体的密堆积原理

所谓密堆积原理指原子、分子、离子总是趋 向于相互之间彼此配位数高空间利用率大的那些 堆积。

2、等径圆球最密堆积与A1、A3型结构

堆积方式 
$$\left\{ egin{array}{ccc} A_1 & ABCABC & 立方F \ A_3 & ABABAB & 六方H \end{array} 
ight.$$

#### 2、 等径圆球最密堆积与A1、A3型结构

等径圆球以最密集的方式排成一列(密置列), 进而并置成一层(密置层),再叠成两层(密置双 层),都只有一种方式:

(说明:本章金属单质晶体的球堆积图上,球 都是同种原子,色彩只用来区别不同的密置层或不 同环境)











## 等径圆球的密堆积

#### 密置层如何叠起来形成密堆积? 先考察一个密置层的结构特点:





等径圆球平铺成最密的一层只有一种形式, 即每个球都与 6 个球相切,共有六个空隙,三 个上三角和三个下三角空隙。



#### 等径球密置双层

第二层球堆上去,为了保持最密堆积,应放在 第一层的空隙上。每个球周围有 6 个空隙,只 可能有3个空隙被第二层球占用(上三角或下 三角空隙)。



### 等径球密置三层

第三层球有两种放法。其一每个球正对第一层: 若第一层为A,第二层为B,以后的堆积按 ABAB...重复。此堆积方式称为六方最密堆积hcp (或A3型)。



第二种放法,将第三层球放在第一层未被覆盖的空隙上,形成 C 层,以后堆积按 ABCABC...重复。此堆积方式为立方最密堆积 ccp(或 A1 型)。



## 等径圆球密置三层:

## (1). Hexagonal close packing hcp ABAB Type A3





## (2). Cubic close packing ccp, ABCABC Type A1





(1) ABCABC.....,即
每三层重复一次,这种结构
称为A<sub>1</sub> (或A1)型,从中可以
取出立方面心晶胞;

(2) ABABAB....., 即每
两层重复一次,称为A<sub>3</sub>(或A3)
型,从中可取出六方晶胞。

这两种最密堆积是金属单质晶体的典型结构.

## ① 立方最密堆积(A1)

红、绿、蓝球是同一 种原子,使用三种色 球只是为了看清三层 的关系。



#### 垂直于密置层观察(俯视图)

A<sub>1</sub>最密堆积形成立方面 心(CF)晶胞



#### ABCABC......堆积怎么会形成立方面心晶胞? 请来个逆向思维:

#### 取一个立方面心晶胞:



体对角线垂直方向就是密 置层,将它们设成3种色彩:

从逆向思维你已明白, 立方面心晶胞确实满足 ABCABC.....堆积。 那么,再把思路正过来: ABCABC.....堆积形成立 方面心晶胞也容易理解吧?

你看到的正是ABCABC......堆积!



将视线逐步移向体对 角线,沿<mark>此</mark>线观察:





A1型密置面为(111)面, 晶胞中有四个球, 1个球代表1个结构基元.



分数坐标为: (0,0,0), (1/2,1/2,0), (1/2,0,1/2), (0,1/2,1/2)

## 堆积系数 (atomic packing factor, APF)



$$a^{2} + a^{2} = (4R)^{2}$$

$$a = 2R\sqrt{2}$$

$$a = 2R\sqrt{2}$$

$$a^{3} = (2R\sqrt{2})^{3} = 16R^{3}\sqrt{2}$$

$$f$$

$$F$$

$$V_{S} = (4)^{\frac{4}{3}}\pi R^{3} = \frac{16}{3}\pi R^{3}$$

$$\frac{V_{S}}{V_{C}} = \frac{V_{S}}{V_{C}} = \frac{(\frac{16}{3})\pi R^{3}}{16R^{3}\sqrt{2}} = 0.74$$

## ②六方最密堆积(A3)

#### A3最密堆积形成后,从中可以划分出六方晶胞.




每个晶胞含2个 原子(即8×1/8+1),组 成一个结构基元.可 抽象成六方简单格子. 六方晶胞的c轴垂直 于密置层:







六方晶胞中的圆球位置

# A3密置层为(001)面,晶胞内有2个球代表2个金属原子。

原子分数坐标: 顶点:(0,0,0); 侧体心:(2/3,1/3,1/2) 配位数: *CN*=12





Ο

 $\underline{a}$ 

<u>a</u>

Ο

 $\frac{1}{2}a$ 

$$V_{atoms} = \frac{4}{3}\pi r^{3} \times 2 = \frac{8}{3}\pi r^{3}$$

$$V_{cell} = (\underline{a}\underline{b}\underline{c}) = (\underline{a}\times\underline{b})\cdot\underline{c} = S \cdot c = 8\sqrt{2}r^{3}$$

$$\therefore S = |\underline{a}| |\underline{b}| \sin 60^{\circ} = (2r)(2r)\frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}r^{2}$$

$$c = \frac{2r}{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot2 = \frac{8}{3}\sqrt{\frac{3}{2}}r = 4\sqrt{\frac{2}{3}}r$$

$$APF = \frac{V_{atoms}}{V_{cell}} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 74.05\%$$

3、最密堆积结构中的空隙类型

球堆积决不可能将空间完全填满,必然要留 下空隙。下面将由简到繁地讨论空隙数目与球的 数目有什么关系。







一个晶胞

密置双层中有两种空隙: 正八面体空隙(由3A+3B构成) 正四面体空隙(由3A+1B或1A+3B构成)

#### 密置双层中有两种空隙: 空隙. 正八面体空隙 晶胞 正四面体空隙 间隙 (由3A+3B构成) (由3A+1B或1A+3B构成) 正八面体空隙 正四面体空隙

### 密置双层的晶胞中含1个正八面体空隙和2个正四面体

#### A<sub>1</sub>和A<sub>3</sub>最密堆积中的空隙

A<sub>1</sub>和A<sub>3</sub>中也只有正八面体和正四面体空隙。为求出它们与球数的比例,原则上也是取一个晶胞,对于球和两种空隙计数。实际作起来却不易搞明白。

为此,换一种方法来理解:指定一个球(球数为1), 观察它参与形成正八面体空隙的次数,每参与一次, 它就对应着1/6个正八面体空隙。对正四面体空隙也 依此类推,只不过每参与一次对应着1/4个正四面体 空隙。

#### A1中球数:八面体空隙数:四面体空隙数=1:1:2的图解

1. 指定中心一
 个球G,即球数=1

(为看得清楚, 绿球和蓝球层各 有3个球未画出, 下面动画演示时 加上)



2. G参与形成八面体空隙共6次. 其中第1-3次发生在绿球层与红球层之间:



第4-6次发生在 红球层与蓝球 层之间: 八面体空隙-4



3. G每参与形成 八面体1次, 它就 对应着1/6个八 面体。G共参与 6次, 故对应着6 × 1/6 = 1 个八 面体空隙.

八面体空隙-6

八面体空隙-5





四面体空隙-1

4. G参与形成四面 体共8次.其中,第1-4 次发生在绿球层与红 球层之间: 四面体空隙-4 四面体空隙-2

四面体空隙−3



四面体空隙-5



#### 第5-8次发生在<u>红</u> 球层与蓝球层之间:



四面体空隙-6



G每参与形成四面 体1次,就对应着 1/4个四面体.G共 参与8次,故对应着 8 × 1/4 = 2 个四 面体空隙.



#### 八面体间隙





四面体间隙



结论: A<sub>1</sub>堆积中球数:八面体空隙数:四面体空隙 数=1:1:2.

仿照以上方法很容易证明 A<sub>3</sub>堆积中也有相同的关系.



#### 配位数(coordination number,CN):



#### 八面体空隙 四面体空隙 A1 型 球数:八面体空隙数:四面体空隙数=1:1:2

12

在晶格常数的测量不是很方便的情况下,也可以通过测 定金属晶体的密度来估算金属原子的半径。

Theoretical density for metals (金属晶体理论密度)

 $\rho = \frac{nA}{V_C N_A}$ 

Where

n = number of atoms associated with each unit cell

A = atomic weight (原子量)

 $V_{c}$  = volume of the unit cell (晶胞体积)

 $N_A$  = Avogadro's number (6.023 × 10<sup>23</sup> atoms/mol)



例:  

$$\rho = \frac{nA}{V_C N_A}$$
  
因为:  
 $a = 2R\sqrt{2}$   
 $V_C = a^3 = (2R\sqrt{2})^3 = 16R^3\sqrt{2}$   
 $A_{Cu} = 63.5 \text{ g/mol}$  R=0.128 nm

 $\rho = \frac{nA_{\rm Cu}}{V_{\rm C}N_{\rm A}} = \frac{nA_{\rm Cu}}{(16R^3\sqrt{2})N_{\rm A}}$ 

 $= \frac{(4 \text{ atoms/unit cell})(63.5 \text{ g/mol})}{[16\sqrt{2}(1.28 \times 10^{-8} \text{ cm})^3/\text{unit cell}](6.023 \times 10^{23} \text{ atoms/mol})} = 8.89 \text{ g/cm}^3$ 

#### 4、非最密堆积结构A2和A4

(1) A2 型密堆积

每个金属原子最近邻有8个金属原子,次近邻有6个金属 原子(距离较直接接触大15.5%),不是最密堆积。体心立方密 堆积(body cubic packing, 简称 bcp,或 A2)。







## 原子的坐标是 (000) (1/2 1/2 1/2 1/2))

每个原子有8个最近邻原子及6个次 近邻原子。次近邻原子间的距离仅比最 近邻原子距离约大15%,因此往往要考 虑次近邻的作用,有时将配位数记为 8+6,即有效配位数大于8





扁八面体间隙

四面体间隙

#### APF



$$\sqrt{3}a = 4r \rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

$$V_{atoms} = \frac{4}{3}\pi r^3 \times 2 = \frac{8}{3}\pi r^3$$

$$V_{cell} = a^3 = (\frac{4r}{\sqrt{3}})^3 = \frac{64r^3}{3\sqrt{3}}$$

$$APF = \frac{V_{atoms}}{V_{cell}} = \frac{\sqrt{3}\pi}{8} = 68.02\%$$

a

空间利用率(占有率,堆积密度,堆积系数):

$$\frac{2 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} = \frac{\frac{8}{3} \pi r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^3} = 0.6802$$

(A2型堆积中,存在关系:体对角线长  $4r = \sqrt{3}a$ ) A2型为堆积中,存在三类空隙:

变形八面体, 变形四面体和三角形空隙.

变形八面体空隙存在于: 面心与棱心,数目为:

 $6 \times 1/2 + 12 \times 1/4 = 6$ 

#### 变形四面体空隙存在于: 每个面上有4个: 6×4×1/2=12

球数与空隙数之比:

球数: 变形八面体空隙数: 四面体空隙数变形 =2: 6: 12=1: 3: 6

因此A2型为堆积中每个球分摊到21个空隙,这些空隙的大小和分布特征直接影响到金属的性质.

#### (2) A4 型堆积(金刚型或四面体型堆积)



A4 型堆积的配位数为 4, 堆积密度只有34.01%, 不属于密堆积结构. 晶胞中有 8 个C, 属立方面心点阵, 1 个结构基元代表 2个C。

#### (0,0,0), (1/2,1/2,0), (1/2,0,1/2), (0,1/2,1/2);(1/4,1/4,1/4), (3/4,3/4,1/4), (1/4,3/4,3/4), (3/4,1/4,3/4)

#### 8个C的分数坐标为:





#### APF



点 O: (0,0,0),  
点 P: (1/4,1/4,1/4)  
$$\overline{OP} = d = l/4 = \sqrt{3}a/4 = 2r$$
$$\sqrt{3}a = 8r \rightarrow a = \frac{8r}{\sqrt{3}}$$
$$V_{atoms} = \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8 = \frac{32}{3}\pi r^3$$
$$V_{cell} = a^3 = (\frac{8r}{\sqrt{3}})^3 = \frac{512r^3}{3\sqrt{3}}$$
$$APF = \frac{V_{atoms}}{V_{cell}} = \frac{\sqrt{3}\pi}{16} = 34.01\%$$

绝大多数单质为A1, A3, A2型, 少数为A4及其它特殊 堆积方式, 总结如下表:

#### 1、金属单质晶体几种典型的结构

| 结构 | 堆积方式   | 密置层<br>叠放方<br>式 | 配位数 | 晶胞<br>中<br>球数 | 球数:<br>八面体空隙数:<br>四面体空隙数 | 空间<br>利用率 | 实例                     |
|----|--------|-----------------|-----|---------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| A1 | 立方最密堆积 | ABCAB<br>C      | 12  | 4             | 1:1:2=4:4:8              | 74.05%    | Cu,Ag,Au,<br>Ni,Pd,Pt, |
| A3 | 六方最密堆积 | ABABA<br>B      | 12  | 2             | 1:1:2=2:2:4              | 74.05%    | Be,Mg,Zn,<br>Cd,Zr,La, |
| A2 | 立方体心堆积 |                 | 8   | 2             |                          | 68.02%    | Li,Na,K,Cr,<br>Mo,W,   |
| A4 | 金刚石型堆积 |                 | 4   | 8             |                          | 34.01%    | C,Ge,灰锡                |



#### 金属单质的结构型式

金属中最多的是A1(ccp)和A3(hcp)型,其次为A2(bcp)型。 除A1~A3外,还有A4~A13,C-1,O-4,O-8,M-16等堆 积方式。 金属晶体的结构型式与金属原子的电子组态有关: 当每个原子分摊到s,p的价电子数较多时呈 A1构型,较少时呈A2构型,中间时A3构型 例如,Na为A2型,Mg为A3型,Al为A1型。

2、金属原子的半径

金属晶体中紧邻金属原子的核间距一半为 金属原子半径,也称为<mark>接触半径</mark>。

确定金属单质的结构型式及晶胞参数后, 就可求得金属原子的半径 r。 确定金属单质的结构型式与晶胞参数后,就可求得金属原子的半径 r. 半径r与晶胞参数a的关系如下:

A1型:
 
$$4r = \sqrt{2}a$$
 (面对角线);
  $r = \frac{\sqrt{2}}{4}a$ 

 A3型:
  $2r = a$ 
 $r = \frac{a}{2}$ 

 A2型:
  $4r = \sqrt{3}a$  (体对角线);
  $r = \frac{\sqrt{3}}{4}a$ 

 A4型:
  $8r = \sqrt{3}a$  (体对角线);
  $r = \frac{\sqrt{3}}{8}a$ 

例如: 对A1型 Cu, a = 361.4 pm  $r_{Cu} = \frac{\sqrt{2}}{4}a = 127.8 \text{pm}$ 

#### 3、配位数与半径的关系:

当配位数由12减小到4时,实际上键型也由金属键过渡到共价键.配位数降低,金属原子的半径减小.换算系数如下:

| 配位数   | 12   | 8    | 6    | 4    |
|-------|------|------|------|------|
| 相对半径比 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.88 |

一般手册中的金属半径都以4换算成配位数为12时的半



#### 4、金属原子半径变化规律:

- 1、同一族元素原子半径随着原子系数增加而增加。
- 2、同一周期主族元素原子半径随着原子系数增加而下降。
- 同一周期过渡元素原子半径随着原子系数增加开始稳定下降,而后稍有增大。
- 4、"镧系收缩"效应。随着z的增加,电子进入4f轨道,屏蔽 效应降低,以致原子半径明显减少。

# 已知金属Pt为A1密堆积, 晶胞参数a = 3.923 Å ,原子量为M=195。 (1)指出正当晶胞的型式, 所属晶系和晶胞参数; (2)晶胞内有几个Pt原子, 写出各原子分数坐标; (3)求出空间占有率和密度。

(1) 立方面心复晶胞
 立方晶系: a = b = c, α = β = γ = 90<sup>0</sup>
 (2)含有4个Pt原子:

(000), (1/2 1/2 0), (1/2 0 1/2), (0 1/2 1/2)  
$$4r = \sqrt{2}a, \quad r = \sqrt{2}/4a$$

$$\eta = \frac{4/3\pi r^3 \times 4 = \sqrt{2}a}{a^3} = \frac{4/3\pi (\sqrt{2}/4a)^3 \times 4}{a^3} \times 100\% = 74\%$$

$$\rho = \frac{4M / N_0 \times 10^3}{a^3} = \frac{4 \times 195 \times 10^{-3}}{6.02 \times 10^{23} \times (3.923 \times 10^{-10})}$$
$$= 21.46 \times 10^3 kg / m^3 = 21.46g / cm^3$$

#### 8.4 合金的结构和性质

#### 1、合金的定义和分类

合金是两种或两种以上的金属经过熔合过程 后所得的生成物,按合金的结构与相图的特点,合 金一般可分为:


## 2、金属固溶体

当两种金属原子的半径、结构型式、电负性 相差较小时,组成的固溶体,其结构形式一般与纯 金属相同,只是一种原子被另一种原子统计地取代, 即每个原子位置上两种金属都可能存在,其概率正 比两种金属在合金中所占的比例. 这样, 原子在很 多效应上相当于一个统计原子,是一种无序结构. 无序固溶体经过缓慢冷却过程,即退火处理, 结构会发生有序化,两种原子各自趋向确定的位置.



体 (項隙)原子 (項隙)原子

填隙固溶体

## 例如: CuAu合金的无序——有序转变





(a)

(b)

AuCu的无序结构(a)和有序结构(b)

形成金属固熔体的倾向有三个因素决定:

- 1. 物理性质和化学性质接近(电负性相近)。
- 2. 原子半径接近(<15%)。
- 3. 单质的结构型式。
- 如: ccp: Ag-Cu; Ni-Pd; bcp: Mo-W。

## 3、金属化合物

当两种金属结构型式、电负性和原子半径差别 大(>25%),生成金属化合物的倾向就大。

金属化合物的物相有两种主要型式:

1、组成确定的金属化合物物相。

2、组成可变的金属化合物物相(合金独有的化 学性能)。



一些可用做储氢材料的合金如LaNi<sub>5</sub>, LaCo<sub>5</sub>,CeCo<sub>5</sub>等结构和CaCu<sub>5</sub>相同。 CaCu<sub>5</sub>

## 4、金属间隙化合物

小的非金属元素(如: H,B,C,N,Si 等)等填入金属原子堆积 的空隙中,生成金属间隙固熔体。填隙原子与金属原子间存 在共价键。填入金属晶体间隙的较小非金属原子不改变金属 结构的特性和成键性质。

间隙化合物的特征:

1. 大多数间隙化合物采用NaCl型结构。

2. 具有很高的熔点和很大的硬度;导电性好,具有金属光泽。

